10/538585

# JC20 Rec'd PCT/PTO 1 5 JUN 2005

### UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Re:

Application of:

Xavier VILANOVA, et al.

Serial No.:

Not yet known

Filed:

Herewith

For:

ANALYZING SYSTEM FOR THE DETECTION OF REDUCING AND OXIDIZING GASES IN A

CARRIER GAS WITH A METAL-OXIDE-

SEMICONDUCTOR SENSOR ARRANGEMENT

## **LETTER RE PRIORITY**

Commissioner for Patents P. O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450 June 15, 2005

Dear Sir:

Applicant hereby claims the priority of Spanish Patent Application No. P-200300003 filed January 2, 2003 through International Patent Application No. PCT/IB2003/006442 filed December 23, 2003.

Respectfully submitted,

Rv

Dona C. Edwards

Reg. No. 42,507

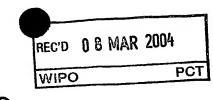
Steinberg & Raskin, P.C.

1140 Avenue of the Americas, 15th Floor

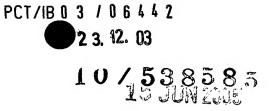
New York, NY 10036-5803 Telephone: (212) 768-3800 Facsimile: (212) 382-2124

E-mail: sr@steinbergraskin.com

G:\Network Files\932\1308\prosecution\LTR PRIORITY



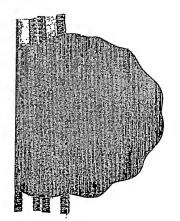






# **CERTIFICADO OFICIAL**

Por la presente certifico que los documentos adjuntos son copia exacta de la solicitud de PATENTE de INVENCION número 200300003, que tiene fecha de presentación en este Organismo el 2 de Enero de 2003.



Madrid, 24 de octubre de 2003

El Director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica.

P.D.

**CARMEN LENCE REIJA** 

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)







### INSTA A DE SOLICITUD

NUMERO DE SOLICITA

P200300003

(1) MODALIDAD		_			Ī					
X PATENTE DE INVENCIÓN	MODI	ELO DE U	TILIDA	D		•00				
(2) TIPO DE SOLICITUD		(3) EXPED. PRINCIPAL O DE ORIGEN: MODALIDAD			EECHA V N	'03 ENE -2 10:12 HORA DE PRESENTACIÓN EN LA O.E.P.M.				
ADICIÓN A LA PATENTE	NUMERO	NUMERO SOLICITUD						TEN DA O.E.P.W.		
SOLICITUD DIVISIONAL	FECHA SO	FECHA SOLICITUD								
CAMBIO DE MODALIDAD					FECHA Y HORA PRESENTACIÓN EN LUGAR DISTINTO O.E.P.M.					
TRANSFORMACIÓN SOLICI	TUD PATEN	TE EURO	DEA							
PCT: ENTRADA FASE NACIO		TE CONO	CA		(4) LUGAR	K DE PRES	ENTACIO	V	CÓDIG 28	0
(5) SOLICITANTE(S): APELLIDOS O DENOM				<del></del>						
			NOMBRE		NACION	ALIDAD	CÓDIGO PA	NIS DNI/CIF	CNAE	PYME
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARB	UROS				ESPAÑOI	.A.	ES	A08015646		
METALICOS, S. A.					İ					
								Ī	ŀ	
(6) DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE					•	TELEFONO		<u>'</u>		
DOMICILIO Pl.Civica, local P,	12. Univ.A	utònoma C	AMPUS	UAB	ı	FAX				
LOCALIDAD BELLATERRA						CORREO E	LECTRON	ICO		
PROVINCIA BARCELONA						CÓDIGO PO		08193		
PAIS RESIDENCIA ESPAÑA						CÓDIGO PA		ES		
NACIONALIDAD ESPAÑOLA						CÓDIGO NA		ES		
(7) INVENTOR (ES):	APELLIDOS		$\overline{}$	NOMBR				IONALIDAD	1000	
VILANOVA					-			IONALIDAD	CÓD	
CORREIG			XAVI				PAÑOLA		ES	
LLOBET.			XAVI				PAÑOLA		ES	
EDU.			IRDITA	מס		LEST	PAÑOLA		ES	
(8)										
(8)  EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEN		INVENTOR	(9) M	ODO DE OBT				ro 🔲 su	CESIÓN	
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO	NTOR O ÚNICO	GASES RI	(9) M(	ODO DE OBTI	ORAL	DERECH	O: CONTRAT		CESIÓN	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEN  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI	NTOR O ÚNICO ETECCION DE E TIPO SEMI	E GASES RI ECONDUCTOR	(9) M(	ODO DE OBTI	ORAL	DERECH	O: CONTRAT		CESIÓN	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEN  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI	NTOR O ÚNICO ETECCION DE E TIPO SEMI	E GASES RI ECONDUCTOR	(9) M(	ODO DE OBTI	ORAL	DERECHO	O: CONTRAT		CESIÓN	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEN  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI	NTOR O ÚNICO ETECCION DE E TIPO SEMI	E GASES RI	(9) M(	ODO DE OBTI	ORAL	DERECHO	O: CONTRAT	OR Y SENSOR I	CESIÓN	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEI  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  .  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:	NTOR O ÚNICO ETECCION DE E TIPO SEMI	GASES RICONDUCTOR	(9) MO	ODO DE OBTI	ORAL	DERECHO	O: CONTRAT	OR Y SENSOR I	CESIÓN	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEI  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  .  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:	NTOR O ÚNICO ETECCION DE E TIPO SEMI	GASES RICONDUCTOR	(9) M(	ODO DE OBTI	DANTES EN	DERECHO	O: CONTRAT	or y sensor d	CESIÓN	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEI  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:  PAIS DE ORIGEN	NTOR O ÚNICO ETECCION DE E TIPO SEMI	GASES RICONDUCTOR	(9) MO	ODO DE OBTI	DANTES EN	DERECHO	O: CONTRAT	or y sensor d	CESIÓN	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEI  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD: PAIS DE ORIGEN	NTOR O ÚNICO ETECCION DE E TIPO SEMI	E GASES RI	(9) MO	ODO DE OBTI	DANTES EN	UN GAS	CONTRAT	OR Y SENSOR D	CESIÓN	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEI  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD: PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API	NTOR O ÚNICO ETECCION DE E TIPO SEMI	E GASES RI	(9) MO	ODO DE OBTI	DANTES EN SI NÚMERO	V UN GAS	CONTRAT	OR Y SENSOR E	CESIÓN E GAS	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVENT  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD: PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBRI	NTOR O ÚNICO ETECCION DE E TIPO SEMI RIA BIOLÓGICA:	E PAGO DE 1	(9) MO  X 1  EDUCTOR  3.	ODO DE OBTI	DANTES EN SI NÚMERO	UN GAS	CONTRAT  FECHA  DE PATE	OR Y SENSOR D	CESIÓN E GAS	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVENT  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD: PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBRI	NTOR O ÚNICO ETECCION DE E TIPO SEMI RIA BIOLÓGICA:	E PAGO DE 1	(9) MO  X 1  EDUCTOR  3.	ODO DE OBTI	DANTES EN SI NÚMERO	UN GAS	CONTRAT  FECHA  DE PATE	OR Y SENSOR D	CESIÓN E GAS	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEI  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD: PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBRI PONTI Sales, Adelaida, 388/	ETECCION DE ETIPO SEMI	E GASES RI ICONDUCTOR  E PAGO DE 1 POSTAL COMPL  1 de Cent	(9) MO  X 1  EDUCTOR  3.	ODO DE OBTI	DANTES EN SI NÚMERO	UN GAS	CONTRAT  FECHA  DE PATE	OR Y SENSOR D	CESIÓN E GAS	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEI  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD: PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBR PONTI Sales, Adelaida, 388/	ETECCION DE ETIPO SEMI	E GASES RI ICONDUCTOR  E PAGO DE 1 POSTAL COMPL  1 de Cent	(9) MO  X 1  EDUCTOR  3.	ODO DE OBTI	DANTES EN SI NÚMERO	LEY 11/86	CONTRATE FORTAD FECHA  DE PATE NSE, ÚNICA 08007,	OR Y SENSOR E NO FECHA  NTES MENTE POR PROFES	CESIÓN E GAS	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVEI  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:  PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBRI  Ponti Sales, Adelaida, 388/  (16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE	ETECCION DE ETIPO SEMI	E GASES RI ICONDUCTOR  E PAGO DE 1 POSTAL COMPL  1 de Cent	(9) MO  EDUCTOR  CODIGO PAÍS  FASAS PI  ETA. (SI A  2, 322,	REVISTO EN	DANTES EN SI NÚMERO	LEY 11/86 GO) (RELLÉ elona,	CONTRATE  FORTAD  FECHA  B DE PATE  NSE, ÚNICA  08007, 1	OR Y SENSOR DE LE	CESIÓN E GAS	ES )
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVENTO  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:  PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBRI  PONTI Sales, Adelaida, 388/  (16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE  X DESCRIPCIÓN. Nº DE PÁGINAS: 16  X Nº DE REIVINDICACIONES: 9	ETECCION DE ETIPO SEMI RIA BIOLÓGICA:  LAZAMIENTO D E Y DIRECCIÓN P (3, Consel  SE ACOMPAÑA	E PAGO DE 1 POSTAL COMPL 1 de Cent DOCUMENTO JUSTIFICANTE	(9) MO  EDUCTOR  CASAS PRICE TA (SI A 322,  DE REPRIE DEL PAGE	REVISTO EN GENTE P.I., NO BATCELO	DANTES EN SI NÚMERO  EL ART. 162  MBRE Y CÓDIONA, Barc	L DERECHO  N UN GAS  LEY 11/86  GO) (RELLÉ elona, ()  FIRMA D  Adel	FECHA  DE PATE NSE, UNICA 08007, 1	OR Y SENSOR E NO FECHA  NTES MENTE POR PROFES	CESIÓN E GAS	ES
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVENTO  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:  PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBR  PONTI Sales, Adelaida, 388/  (16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE  X DESCRIPCIÓN. Nº DE PÁGINAS: 16  X Nº DE REIVINDICACIONES: 9  X DIBUJOS. Nº DE PÁGINAS: 3	ETECCION DE ETIPO SEMI	E PAGO DE 1 POSTAL COMPL AN: DOCUMENTO JUSTIFICANTE HOJA DE INFO	(9) MO  EDUCTOR  A.  DDIGO PAÍS  FASAS PI  ETA. (SI A	REVISTO EN GENTE P.I., NO BATCELC ESENTACIÓN COMPLEMENT	DANTES EN SI NÚMERO  EL ART. 162  MBRE Y CÓDI  DONA, BARC  E SOLICITUD	LEY 11/86 GO) (RELLÉ elona, (Cole and Cole and C	FECHA  DE PATE NSE, UNICA 08007, 1	OR Y SENSOR E  NO  FECHA  NTES  MENTE POR PROFES España  TANTE O REPRESE  Dati Sales	CESIÓN DE GAS	es )
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVENTO  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:  PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBRI  PONTI Sales, Adelaida, 388/  (16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE  X DESCRIPCIÓN. Nº DE PÁGINAS: 16  X Nº DE REIVINDICACIONES: 9	ETECCION DE ETIPO SEMI	E PAGO DE 1 COSTAL COMPL AN: DOCUMENTO JUSTIFICANTE HOJA DE INFO PRUEBAS DE	(9) MO  EDUCTOR  CASAS PI  FASAS PI  ETA. (SI A  CASAS PI  ETA. (SI A  CASAS PI  ETA. (SI A  CASAS PI  CAS	REVISTO EN GENTE P.I., NO BATCELC ESENTACIÓN GO DE TASAS DI I COMPLEMENT JOS	DANTES EN SI NÚMERO  EL ART. 162  MBRE Y CÓDIONA, Barc	LEY 11/86 GO) (RELLÉ elona, (Cole and Cole and C	FECHA  DE PATE NSE, UNICA 08007, 1	OR Y SENSOR E  NO  FECHA  NTES  MENTE POR PROFES España  TANTE O REPRESE  Dati Sales	CESIÓN E GAS	es )
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD: PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBRI PONTI Sales, Adelaida, 388/  (16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE  X DESCRIPCIÓN. Nº DE PÁGINAS: 16  X Nº DE REIVINDICACIONES: 9  X DIBUJOS. Nº DE PÁGINAS: 3  LISTA DE SECUENCIAS Nº DE PÁGINAS: 1  X RESUMEN  DOCUMENTO DE PRIORIDAD	ETECCION DE ETIPO SEMI RIA BIOLÓGICA:  AZAMIENTO D E Y DIRECCIÓN P //3, CONSEL  SE ACOMPAÑA  X  X  X	E PAGO DE 1 POSTAL COMPL  AN: DOCUMENTO JUSTIFICANTE HOJA DE INFO PRUEBAS DE CUESTIONARI	(9) MO  EDUCTOR  CODIGO PAÍS  FASAS PI  ETA (SI A  CODE REPRI  E DEL PAG  DRIMACIÓN  LOS DIBU.  O DE PRO	REVISTO EN AGENTE P.I., NO BATCELO COMPLEMENT JOS DSPECCIÓN	DANTES EN SI	LEY 11/86 GO) (RELLÉ elona, (Cole and Cole and C	FECHA  DE PATE NSE, UNICA 08007, 1	OR Y SENSOR E  NO  FECHA  NTES  MENTE POR PROFES España  TANTE O REPRESE  Dati Sales	CESIÓN DE GAS	es )
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVENTO  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:  PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBR  PONTI Sales, Adelaida, 388/  (16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE  X DESCRIPCIÓN. Nº DE PÁGINAS: 16  X Nº DE REIVINDICACIONES: 9  X DIBUJOS. Nº DE PÁGINAS: 3  LISTA DE SECUENCIAS Nº DE PÁGINAS: 1	ETECCION DE ETIPO SEMI RIA BIOLÓGICA:  AZAMIENTO D E Y DIRECCIÓN P //3, CONSEL  SE ACOMPAÑA  X  X  X	E PAGO DE 1 POSTAL COMPL  AN: DOCUMENTO JUSTIFICANTE HOJA DE INFO PRUEBAS DE CUESTIONARI	(9) MO  EDUCTOR  CODIGO PAÍS  FASAS PI  ETA (SI A  CODE REPRI  E DEL PAG  DRIMACIÓN  LOS DIBU.  O DE PRO	REVISTO EN GENTE P.I., NO BATCELC ESENTACIÓN GO DE TASAS DI I COMPLEMENT JOS	DANTES EN SI	LEY 11/86 GO) (RELLÉ elona, de la composition della composition della composition della composition della composition della composition de	FECHA  DE PATE NSE, UNICA 08007, 1  EL SOLICI aida Po giado 1  (VER C	OR Y SENSOR I	CESIÓN DE GAS	es )
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVENTO  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD: PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBRI PONTI SALES, Adelaida, 388/  (16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE  X DESCRIPCIÓN. Nº DE PÁGINAS: 16  X Nº DE REVINDICACIONES: 9  X DIBUJOS. Nº DE PÁGINAS: 3  LISTA DE SECUENCIAS Nº DE PÁGINAS: X RESUMEN  DOCUMENTO DE PRIORIDAD  TRADUCCION DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD  TRADUCCION DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD	ETECCION DE ETIPO SEMI	E GASES RI ECONDUCTOR  E PAGO DE TO OSTAL COMPL  AN: DOCUMENTO JUSTIFICANTE HOJA DE INFO PRUEBAS DE CUESTIONARI OTROS: DEC	(9) MO  EDUCTOR  CODIGO PAÍS  FASAS PI  ETA (SI A  CODE REPRI  E DEL PAG  DRIMACIÓN  LOS DIBU.  O DE PRO	REVISTO EN AGENTE P.I., NO BATCELO COMPLEMENT JOS DSPECCIÓN	DANTES EN SI	LEY 11/86 GO) (RELLÉ elona, de la composition della composition della composition della composition della composition della composition de	FECHA  DE PATE NSE, UNICA 08007, 1  EL SOLICI aida Po giado 1  (VER C	OR Y SENSOR I	CESIÓN DE GAS	es )
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVENTO  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI  BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:  PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBRI  PONTÍ SALES, Adelaida, 388/  (16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE  X DESCRIPCIÓN. Nº DE PÁGINAS: 16  X DIBUJOS. Nº DE PÁGINAS: 3  LISTA DE SECUENCIAS Nº DE PÁGINAS: 1  X RESUMEN  DOCUMENTO DE PRIORIDAD  TRADUCCION DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD  OTRADUCCION DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD  NOTIFICACIÓN DE PAGO DE LA TASA DE SE le notifica que esta solicitud se con	ETECCION DE ETIPO SEMI	E PAGO DE 1 CONTROL COMPL  DOCUMENTO JUSTIFICANTE HOJA DE INFO PRUEBAS DE CUESTIONARI OTROS: DEC	(9) MO  EDUCTO  R.  DDIGO PAÍS  TASAS PI  ETA. (SI A  C, 322,  DE REPRI E DEL PAG  RMACIÓN LOS DIBU. O DE PRO L. INV.	REVISTO EN RES Y OXII	DANTES EN SI	LEY 11/86 GO) (RELLÉ elona, FIRMA D Adel:	FECHA  DE PATE NSE, UNICA 08007, 1  EL SOLICI aida Po giado 1  (VER C	OR Y SENSOR I	CESIÓN DE GAS	es )
EL SOLICITANTE ES EL INVENTO  X EL SOLICITANTE NO ES EL INVENTO  (9) TÍTULO DE LA INVENCIÓN  SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DI BASADO EN OXIDOS METALICOS DI  (11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATER  (12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR  (13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD: PAIS DE ORIGEN  (14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL API  (15) AGENTE/REPRESENTANTE: NOMBRI PONTI SALES, Adelaida, 388/  (16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE  X DESCRIPCIÓN. Nº DE PÁGINAS: 16  X Nº DE REVINDICACIONES: 9  X DIBUJOS. Nº DE PÁGINAS: 3  LISTA DE SECUENCIAS Nº DE PÁGINAS: X RESUMEN  DOCUMENTO DE PRIORIDAD  TRADUCCION DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD  TRADUCCION DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD	ETECCION DE ETIPO SEMI RIA BIOLÓGICA:  CAZAMIENTO DE Y DIRECCIÓN PO (1)  SE ACOMPAÑA  SE ACOMPAÑA  DO (1)  DORIDAD  E CONCESIÓN: Siderará retirada sendar desda la pub	E PAGO DE 1 CONTROL COMPL  DOCUMENTO JUSTIFICANTE HOJA DE INFO PRUEBAS DE CUESTIONARI OTROS: DEC	(9) MO  EDUCTO  R.  DDIGO PAÍS  TASAS PI  ETA. (SI A  C, 322,  DE REPRI E DEL PAG  RMACIÓN LOS DIBU. O DE PRO L. INV.	REVISTO EN RES Y OXII	DANTES EN SI	LEY 11/86 GO) (RELLÉ elona, FIRMA D Adel:	FECHA  DE PATE NSE, UNICA 08007, 1  EL SOLICI aida Po giado 1  (VER C	OR Y SENSOR I	CESIÓN DE GAS	es )





HOJA DE INF	MACIÓN COMPLEMENTARIA	

NUMERO DE SOLICITUD

P200500003

FECHA DE PRESENTACION

X PATENTE DE INVENCION		MODELO DE U	ITILIDAD			
(5) SOLICITANTES: APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE	NACIONALIDAD	CÓDIGO PAÍS	DNI/CIF	CNAE	PYME
(7) INVENTORES						
	,	JESUS RAUL XAVIER	MBRE .	ES	CIONALI	
(12) EXPOSICIONES OFICIALES:	LUGAR			FECHA		NO CHIRDING TO BOTH AND
(13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD: PAIS DE ORIGEN	CÓDIGO PAÍS	NÚMERO		FECHA		







NÚMERO DE SOLICITUD P 2 0 0 3 0 0 0 0 3

FECHA DE PRESENTACIÓN

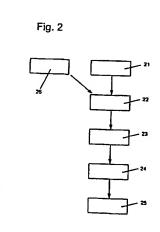
# **RESUMEN Y GRÁFICO**

# RESUMEN (Máx. 150 palabras)

SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DETECCIÓN DE GASES REDUCTORES Y OXIDANTES EN UN GAS PORTADOR Y SENSOR DE GASES BASADO EN OXIDOS METALICOS DE TIPO SEMICONDUCTOR.

Sistema analizador para la detección de gases reductores y oxidantes en un gas portador, que se caracteriza por el hecho de que los medios de detección son sensores basados en óxidos metálicos de tipo semiconductor que trabajan en ausencia de oxígeno y por el hecho de que dicho sistema comprende medios de conexión a una cámara que contiene dichos sensores, y además, por el hecho de que los medios de procesado y control comprenden un sistema de reconocimiento de dichos gases en tiempo real, que proporciona un diagrama en el que se sitúan e identifican las medidas efectuadas en dicho gas portador. Permite el análisis del gas en tiempo real.

**GRÁFICO** 







PRIMERA PÁGINA DE LA MEMORIA

① SO	DLICITUD DE PATENTE DE	E INVENCIÓN	(21) NÚMERO DE SOLICITUD P 2 0 U 3 0 0 0 0 3
31) NÚMERO	DATOS DE PRIORIDAD	33 PAÍS	22 FECHA DE PRESENTACIÓN
(S) SOLICITANTE (S)	<del></del>		PATENTE DE LA QUE ES DIVISORIA
SOCIEDAD ESPAÑO	DLA DE CARBUROS METALICOS, S. A.		
DOMICLIO Pl.Cív BELLAT	ica,local P,12. Univ.Autònoma CAME ERRA	PUS NACIONALIDAD ESPAÑ 08193 BARCELON	
	KAVIER VILANOVA, XAVIER CORREI KAVIER SANCHEZ	G, EDUARD LLOBET, J	ESUS BREZMES, RAUL CALAVIA,
Int. Cl.		GRÁFICO	Fig. 2
			26
TITULO DE LA INVER	NCIÓN ADOR PARA LA DETECCION DE GASES	S	23
	CIDANTES EN UN GAS PORTADOR Y S O OXIDOS METALICOS DE TIPO SEMI		24
			25
7) RESUMEN			•
	ADOR PARA LA DETECCIÓN DE OR DE GASES BASADO EN OXIDOS M		
ortador, que s	ador para la detección de e caracteriza por el hecho de os metálicos de tipo semicondu	que los medios de d	letección son sensores
por el hec ontiene dicho	ho de que dicho sistema compr s sensores, y además, por e	cende medios de cone el hecho de que los	exión a una cámara que •• medios de procesado y
roporciona un	nden un sistema de reconocimi diagrama en el que se sitúan dor. Permite el análisis del d	e identifican las	

SISTEMA ANALIZADOR PARA LA DETECCIÓN DE GASES REDUCTORES Y
OXIDANTES EN UN GAS PORTADOR Y SENSOR DE GASES BASADO EN
OXIDOS METALICOS DE TIPO SEMICONDUCTOR.

5 La presente invención se refiere a un sistema analizador para la detección de gases reductores y oxidantes y el control en tiempo real de la calidad del flujo de un gas portador. También se refiere a la utilización, en ausencia de oxígeno, de los sensores de 10 gases basados en óxidos metálicos de tipo semiconductor.

### ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

La técnica más habitual para la evaluación de la calidad de un gas portador, como por ejemplo el dióxido de 15 carbono, comprende el uso de equipos de cromatografía específicos, que incluyen diferentes tipos de detectores para asequrar la sensibilidad y selectividad del análisis de los contaminantes habituales presentes en el dióxido de carbono. Estos equipos, además de ser caros, presentan el 20 inconveniente de que no permiten una monitorización continua del flujo de gas que se está usando en la realizan análisis de muestras Únicamente producción. puntuales. Esta técnica se utiliza habitualmente en los centros de producción para poder evaluar la calidad de 25 dióxido obtenido, pero al tratarse de equipos costosos, pueden instalarse en cualquier difícilmente consumidora de dióxido de carbono, como por ejemplo una embotelladora de bebidas carbónicas. Una alternativa es la toma de muestras puntuales que pueden ser enviadas al 30 laboratorio correspondiente para su análisis. Sin embargo, este sistema tampoco permite una monitorización continua del flujo del gas, además de tener unos costes nada despreciables.

Son conocidos en el mercado sistemas analizadores 35 para el análisis de la calidad del dióxido de carbono,

que comprenden diferentes equipos especializados como;

5

- analizadores de compuestos sulfurosos, generalmente basados en sistemas de piro luminiscencia,
- analizadores de hidrocarburos aromáticos, basados en sistemas PID (Photo Ionizatión Detector) con lámpara de rayos ultravioletas,
  - analizadores de hidrocarburos totales, basados en sistemas FID (Flame Ionization Detector).
- 10 Estos sistemas analizadores presentan el inconveniente de que son caros para ser instalados en las plantas consumidoras de dióxido de carbono, y de que además, tampoco permiten realizar un análisis en tiempo real de un flujo continuo de dióxido de carbono.
- No existe en el mercado ningún sistema de bajo coste que sea capaz de realizar un análisis, aunque sea parcial, de la calidad del dióxido de carbono en tiempo real.

Ninguna de las técnicas habituales empleadas para 20 evaluar la calidad del dióxido de carbono se basa en la utilización de sensores basados en óxidos metálicos de tipo semiconductor.

Son conocidos los sensores de gases basados en óxidos metálicos de tipo semiconductor para la detección 25 de gases, tales como los gases tóxicos en la atmósfera. Se trata de sensores simples, de bajo coste y resistentes.

Los sensores basados en óxidos metálicos de tipo semiconductor, han sido desarrollados para la detección de gases reductores y oxidantes en presencia de aire puro y 30 por lo tanto, en presencia de oxígeno.

Es conocido que en presencia de aire puro, el material activo u óxido metálico semiconductor (tipo n), calentado a una temperatura entre 300°C y 500°C, adsorbe oxígeno atmosférico hasta llegar a una situación de 35 equilibrio. El proceso de adsorción de un átomo de oxígeno

•••

•••••

implica la captura de un electrón desde la banda de conducción del óxido metálico. Por lo tanto, cuando un sensor se encuentra en presencia de aire puro y en equilibrio, presenta una resistencia eléctrica elevada, 5 también denominada resistencia base.

Es conocido que si el sensor se expone a presencia de un gas reductor, éste reaccionará con oxígeno adsorbido, estableciéndose una nueva situación de equilibrio. En este caso la concentración de átomos de 10 oxígeno adsorbidos será inferior a la que existía presencia de aire puro y esto se traducirá en un mayor número de electrones en la banda de conducción. disminución muy apreciable resultado es una resistencia del sensor. Este efecto es reversible puesto 15 que el sensor puede recuperar su resistencia base, si se expone de nuevo a la presencia de aire puro.

En presencia de un gas oxidante, se produce una competición por los lugares de adsorción entre dicho gas y el oxígeno. Esto se traduce en una situación de equilibrio 20 nueva en la que la resistencia del sensor aumenta. Este efecto vuelve a ser reversible.

Es conocido que el principio de funcionamiento del tipo de sensores descrito se resume en el hecho de que la conductancia de estos dispositivos cambia progresivamente 25 con los cambios que se producen en la composición de la atmósfera.

No son conocidos sensores basados en óxidos metálicos de tipo semiconductor que permitan la detección de gases reductores y oxidantes, en ausencia completa de 30 oxígeno, en una atmósfera o corriente de gas portador.

### DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

El objetivo de la presente invención es resolver los inconvenientes mencionados, desarrollando un sistema 35 analizador para la detección de gases reductores y oxidantes en un gas portador, que evalúa la calidad del gas portador en tiempo real, utilizando sensores de gases basados en óxidos metálicos de tipo semiconductor que trabajan en ausencia de oxígeno.

con este objetivo, el 5 De acuerdo presente comprende invención analizador la de pluralidad de medios de detección, medios de calibración y procesado y control de la adquisición y reconocimiento de datos, y se caracteriza por el hecho de 10 que dichos medios de detección de gases son sensores basados en óxidos metálicos de tipo semiconductor que trabajan en ausencia de oxígeno, por el hecho de que dicho sistema comprende medios de conexión de dicho gas portador a una cámara de medida que contiene dichos sensores, y 15 además, por el hecho de que dichos medios de procesado y control comprenden un sistema de reconocimiento de dichos gases en tiempo real, que proporciona un diagrama con zonas de decisión delimitadas, en el que se sitúan e identifican las medidas efectuadas en dicho gas portador.

20 Gracias a sus características, el sistema analizador permite realizar un análisis de la calidad de un gas portador, como por ejemplo el dióxido de carbono, en tiempo real. Se trata de un equipo de bajo coste que es aplicable en plantas consumidoras de gases, como por 25 ejemplo el dióxido de carbono, en plantas embotelladoras de bebidas carbónicas.

invención, el sistema acuerdo con la De que dichos medios hecho el de caracteriza por calibración comprenden una pluralidad de patrones o gases igual al número de 30 calibrados, por lo menos reductores y oxidantes que deben ser detectados en el gas portador, y por el hecho de que la respuesta de pluralidad de sensores a las medidas de dichos patrones comprende la obtención de un vector de variación de 35 conductancia para cada gas calibrado o patrón.

De acuerdo con la invención, dicho sistema de reconocimiento comprende la obtención de una matriz de aprendizaje resultante de agrupar los vectores de variación de conductancia de las medidas efectuadas con la 5 pluralidad de patrones o gases calibrados.

De acuerdo con el objetivo de la presente invención, dicho sistema de reconocimiento identifica las medidas efectuadas en el gas portador, según el algoritmo:

- obtención de un vector de variación de 10 conductancias para la pluralidad de sensores que integran el sistema.

15

- autoescalado del vector con las medias y varianzas utilizadas para autoescalar la matriz de aprendizaje obtenida a partir de los patrones o gases calibrados.
- proyección del vector autoescalado sobre el espacio de los componentes principales extraídos a partir de la matriz de aprendizaje obtenida con los medios de calibración.
- 20 En función de la posición ocupada por dicho vector, el sistema identifica un tipo de respuesta.

Preferiblemente, el tipo de respuesta identificada por el sistema comprende las respuestas de gas portador 25 puro, gas portador contaminado en nivel de alerta de por lo menos un contaminante y gas portador contaminado en nivel de alarma de por lo menos un contaminante.

Ventajosamente, el sistema se caracteriza por el hecho de que dichos medios de procesado y 30 comprenden un microprocesador que corrige las temporales de las respuestas de los sensores y controla y procesa los datos que permiten detectar la presencia de reductores y/o oxidantes diferentes а preestablecidos.

35 Preferiblemente, dichos medios de conexión

comprenden una pluralidad de electroválvulas y tubos de conexión para permitir que el gas portador o gases calibrados fluyan a través de la cámara que contiene los sensores.

Según una realización preferida de la invención, el gas portador es dióxido de carbono.

De acuerdo con la invención se propone la utilización de un sensor de gases basado en óxidos metálicos de tipo semiconductor para la detección de gases 10 reductores y oxidantes presentes en un gas portador, en ausencia de oxígeno.

La ausencia de oxígeno en el gas portador se refiere a valores de oxígeno en dicho gas, no superiores a 30 ppm de oxígeno.

15

#### BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para mayor comprensión de cuanto se ha expuesto se acompañan unos dibujos en los que, esquemáticamente y sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un caso 20 práctico de realización.

En dichos dibujos,

La figura 1 muestra la respuesta de dos sensores basados en óxidos de estaño, a 15 ppm de metano diluido en dióxido de carbono (figura la) y 1 ppm de dióxido de 25 azufre diluido en dióxido de carbono (figura 1b).

La figura 2 muestra un diagrama de bloques de funcionamiento del sistema analizador.

La figura 3 muestra un diagrama o espacio de los componentes principales con zonas o áreas de decisión 30 delimitadas para el dióxido de carbono puro, el dióxido de carbono en nivel de alerta y el dióxido de carbono en nivel de alarma.

La figura 4 muestra un diagrama o espacio de los componentes principales en el que se han proyectado tres 35 medidas efectuadas en el dióxido de carbono,



correspondientes a los tres vectores  $I_1$ ,  $I_2$  y  $I_3$ .

### DESCRIPCION DE UNA REALIZACIÓN PREFERIDA

Las figuras la y 1b muestran la respuesta de dos 5 sensores de gases basado en óxido de estaño (semiconductor de tipo n), a la presencia de trazas de metano y de dióxido de azufre, respectivamente, diluidas en dióxido de carbono.

Los sensores de gases basados en óxidos metálicos 10 de tipo semiconductor de la presente invención detectan gases oxidantes y reductores en una corriente continua de dióxido de carbono, en ausencia de oxígeno. Esto es, a una concentración de oxígeno en el dióxido de carbono a niveles no superiores a 30 ppm de oxígeno.

15 La figura la de la presente invención muestra la respuesta 1 de un sensor, basado en óxido de estaño (semiconductor de tipo n), a 15 ppm de metano diluido en dióxido de carbono, así como la resistencia 2 base del sensor cuando se encuentra en situación de 20 equilibrio con el dióxido de carbono. La presencia del gas reductor conduce a un decremento de la resistencia del sensor 2. Este efecto es reversible puesto que el sensor puede recuperar su resistencia base 2 si se elimina el gas reductor, en este caso el metano, y se vuelve a exponer al 25 dióxido de carbono. La figura 1b de la presente invención muestra la respuesta 3 de otro sensor basado en óxido de estaño (semiconductor de tipo n) a 1 ppm de dióxido de azufre diluido en dióxido de carbono, así resistencia base 4 del mismo sensor cuando se encuentra en 30 situación de equilibrio con el dióxido de carbono. En este

Se ha observado que el dióxido de carbono 35 interactúa reversiblemente con la superficie del óxido

vuelve a ser reversible.

incremento de la resistencia 4 del sensor. Este efecto

la presencia de un gas oxidante conduce a un

metálico, actuando de forma parecida a como lo hace el oxígeno en la detección de trazas de contaminantes (gases reductores y oxidantes).

Los sensores de gases en general y los sensores 5 basados en óxidos metálicos en particular, selectivos. Esto implica que todos los sensores presentan respuestas diferentes, pero no nulas, a contaminantes. Por lo tanto, es necesario utilizar una matriz de varios sensores basados en óxidos metálicos, con 10 sensibilidades parcialmente solapadas, para identificar los diferentes gases contaminantes el dióxido de carbono.

La figura 2 de la presente invención muestra un de bloques que facilita la comprensión diagrama 15 funcionamiento del sistema analizador. Dicho consta de una cámara de medida, de acero inoxidable, que contiene siete sensores 23 basados en óxidos metálicos, dotados con diferentes metales nobles, catalíticamente activos. El número de sensores quarda relación con el 20 número de gases contaminantes que deben ser detectados en el gas portador 21 o dióxido de carbono, cuya calidad se quiera evaluar. En el ejemplo que nos ocupa los sensores se han elegido para la detección de gases como el metano, propano, butano, hexano y otros compuestos orgánicos, como 25 el etileno. El sistema comprende medios de conexión 22 del dióxido de carbono 21 a la cámara de medida que contiene los sensores 23. Se trata de un número variable de electroválvulas y de tubos de conexión, inoxidable, para permitir que el gas cuya calidad 30 quiere evaluar, o bien, diferentes gases calibrados 26 o patrones de calibración, puedan fluir a través de la cámara donde se encuentran los sensores 23. El flujo de los gases se debe fijar a un valor constante, preferiblemente de 100 ml/min.

35 La lectura de la resistencia de los sensores se

realiza mediante un semi-puente de resistencias, donde una resistencia es el propio sensor (Rs) y la otra es una resistencia fija de valor apropiado (Rm). Se aplica una tensión conocida (Vc) a ambas resistencias conectadas en 5 serie y se mide la tensión en el punto intermedio (Vm). Esta tensión se convierte de tensión analógica a digital, mediante un conversor analógico-digital A/D.

El calentamiento de los sensores se lleva a cabo mediante circuitos electrónicos que permiten calentar los 10 sensores hasta su temperatura óptima de funcionamiento (entre 300 y 400°C).

Un programa llevado a cabo por un microprocesador 24 se encarga de realizar las funciones siguientes:

- a) Control de las electroválvulas tanto durante la 15 fase de medida normal como durante la fase de calibración del equipo.
  - b) Control del proceso de adquisición de las tensiones Vm y su conversión A/D.
- c) Obtención de la tensión Vm para cada sensor de 20 la agrupación, una vez por segundo, y calculo del valor promedio de las Vm a lo largo de un minuto. Por lo tanto, para cada sensor, los valores promedio de Vm se van calculando en base a las últimas sesenta medidas realizadas.
- 25 d) Obtención de las resistencias para cada uno de los sensores de la agrupación, utilizando los valores promedio de las Vm. Así, para el sensor i-ésimo de la el valor promedio agrupación, conociendo Vmi, su resistencia  $R_i$ se obtiene mediante el cálculo: 30  $R_i = VcR_m / (Vc - Vm_i)$ 
  - e) Cálculo de las variaciones de conductancia, una vez calculados los valores de las resistencias de los sensores. Para el sensor i-ésimo, su variación de







conductancia  $\Delta G_i$  se define mediante la expresión:  $\Delta G_i = 1/R_i - 1/R_{oi}$ , donde  $R_{oi}$  es la resistencia del sensor en presencia del gas analizado puro o resistencia de base del sensor i-ésimo.

- f) Obtención del vector de variación de conductancia para cada medida; vector  $I = (\Delta G_I, \ldots, \Delta G_n)$ , donde n es el número de sensores que integran la agrupación. Dicho vector, constituye la información de entrada para un algoritmo de reconocimiento que se encarga 10 de evaluar la calidad del gas que está siendo analizado.
- g) Descarga periódica de la información generada por el sistema analizador en una dirección de Internet. Si se detectan niveles de algún contaminante por encima de valores prefijados, el sistema puede enviar mensajes de 15 alerta y/o alarma a teléfonos móviles.

**:...:**.

El sistema analizador que se describe comprende un sistema de reconocimiento 24 de datos basado en un proceso de aprendizaje que realiza medidas utilizando un conjunto de patrones o gases calibrados 26. La respuesta del 20 sistema de reconocimiento 24 será una de las tres siguientes:

- a) Identificado dióxido de carbono puro.
- b) Identificado dióxido de carbono contaminado, concentración en nivel de alerta. El(los)
- contaminantes(s) es(son): lista de contaminantes.
  - c) Identificado dióxido de carbono contaminado, concentración en nivel de alarma. El(los) contaminantes(s) es(son): lista de contaminantes.

El proceso de aprendizaje consiste en realizar 30 medidas utilizando un conjunto de patrones o gases calibrados 26. Los patrones consisten en dióxido de

carbono puro y en dióxido de carbono contaminado. utilizan dos patrones calibrados para cada contaminante considerado: un patrón con el contaminante diluido a la concentración de alerta en dióxido de carbono y el otro 5 diluido a la concentración de alarma. Finalmente, también se emplean patrones con mezclas binarias de contaminantes. Cada medida se repite un mínimo de tres veces para conseguir un conjunto de medidas representativo. Dicho proceso de aprendizaje posibilita la obtención de una 10 matriz de aprendizaje, A, resultante de agrupar los vectores de variación de conductancias obtenidos como respuesta a las medidas de aprendizaje descritas más arriba. La dimensión de A es  $m \times n$ , dónde m (filas) es el número de medidas de aprendizaje y n (columnas) es el 15 número de sensores que integran la agrupación. Así, cada una de las filas de A se corresponde a una de las medidas de aprendizaje, y cada una de las columnas de A contiene las variaciones de conductancia experimentadas por un sensor de la agrupación.

·····

20 La matriz A es normalizada mediante una operación de autoescalado. Esta operación se realiza por columnas. Se obtienen la media y la desviación estándar de cada columna. Si  $M_i$  y  $D_i$  son respectivamente la media y la desviación estándar de la columna i, entonces el nuevo 25 valor de cualquier elemento de dicha columna se calcula como nuevo mediante  $e_{ki} = (e_{ki} - M_i)/D_i$ , donde  $e_{ki}$  representa al elemento de la fila k, columna i en la matriz A. Una vez A ha sido autoescalada, se realiza una extracción de componentes principales. El proceso de extracción 30 componentes principales es una técnica estándar no descrita aquí. Los componentes principales están formados

por una combinación lineal de las columnas de la matriz A autoescalada.

El resultado de la extracción de componentes principales realizada sobre un conjunto de medidas con 5 patrones o gases calibrados, es un diagrama 25 de unidades arbitrarias en el que se sitúan dichas medidas. El último paso del proceso de aprendizaje consiste en definir fronteras de decisión entre las zonas de dióxido de carbono puro, dióxido contaminado en nivel de alerta y 10 dióxido contaminado en nivel de alarma.

La figura 3 muestra un diagrama 25 con zonas o áreas de decisión delimitadas para el dióxido de carbono puro, el dióxido de carbono en nivel de alerta y el dióxido de carbono en nivel de alarma. Dicho diagrama 25 se ha obtenido con el proceso de aprendizaje utilizando las medidas con los gases calibrados o patrones 26. La referencia 00 corresponde a una medida con dióxido de carbono puro, mientras que las referencias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 14 y 32, corresponden a medidas de dióxido de 20 carbono con distintos tipos o mezclas de contaminantes.

•••••

En la figura 3:

00: CO2 puro

01: CO2 + 10 ppm etileno

02: CO2 + 20 ppm etileno

25 03: CO2 + 30 ppm metano

04: CO2 + 15 ppm metano

05: CO2 + 0,5 ppm dióxido de azufre

06: CO2 + 1 ppm dióxido de azufre

14: CO2 + 10 ppm etileno + 15 ppm metano

30 32: CO2 + 20 ppm etileno + 30 ppm metano

En dicho diagrama 25 se puede apreciar como el

dióxido de carbono puro se diferencia claramente del dióxido de carbono contaminado. También se aprecian los diferentes tipos de contaminación, puesto que las medidas de un mismo tipo, por ejemplo dióxido de carbono puro, 5 aparecen agrupadas en el espacio de los dos primeros componentes principales y las medidas de dióxido de carbono afectado por diferentes contaminantes, ocupan posiciones diferentes en el espacio de los dos primeros componentes principales.

- 10 El sistema de reconocimiento 24 de datos descrito identifica las medidas efectuadas en el gas portador 21, en este caso el dióxido de carbono, según el algoritmo:
- a) Obtención de un nuevo vector de variación de conductancias o nueva medida que es necesario identificar.

····

- b) Autoescalado del vector, utilizando las medias y varianzas que se usaron para autoescalar la matriz de aprendizaje A.
- c) Proyección del vector autoescalado sobre el espacio de los componentes principales.
  - d) En función de la posición ocupada por dicho vector, el sistema decide qué tipo de salida es la identificada.

La figura 4 muestra un diagrama o espacio 25 de los componentes principales en el que se han proyectado 25 tres medidas, correspondientes a los tres vectores  $I_1$ ,  $I_2$  y  $I_3$ . Estas medidas deben ser identificadas por el sistema de reconocimiento 24. Dada la posición que ocupa la proyección  $I_1$ , se concluye que dicha medida pertenece a dióxido de carbono puro. La posición de  $I_2$  es muy cercana 30 a la de las medidas de calibración con metano, se concluye que dicha medida se corresponde a un nivel de alerta por

contaminación de metano en el dióxido de carbono. La posición de  $I_3$  es muy cercana a la de las medidas de calibración con metano y etileno, se concluye que dicha medida se corresponde a un nivel de alarma por 5 contaminación de metano y etileno en el dióxido de carbono.

Los sensores 23 de gases sufren derivas temporales en su respuesta. Estas derivas son asociables a procesos de envejecimiento del material activo. Por lo tanto, para 10 mantener un buen funcionamiento del sistema analizador a lo largo del tiempo, es necesario realizar calibraciones de forma periódica. El sistema hace estas calibraciones de transparente para automatizada У forma una periodicidad prefijada, usuario/operario. Con 15 ejemplo cada veinticuatro horas, el sistema entra en modo En este modo se realizan los pasos autocalibración. siquientes:

•••••

- a) Realización de una medida con cada uno de los patrones calibrados: dióxido de carbono puro, dióxido de carbono
  20 con nivel de alarma de contaminante 1, dióxido de carbono con nivel de alarma de contaminante p. Donde p es el número de contaminantes que se detectan en el dióxido de carbono.
- b) Autoescalado y proyección de las medidas de calibración25 sobre el espacio 25 de los componentes principales.
  - c) Cómputo de las distancias de cada una de las medidas de calibración al centroide de la clase a la que pertenecen. Si dicha distancia supera una cierta cota prefijada, se recalculan nuevas fronteras de decisión teniendo en cuenta la información aportada por las medidas de calibración.

30

Una vez finalizado el proceso de autocalibración, el equipo queda listo para proseguir con el análisis en tiempo real de la calidad del dióxido de carbono o gas portador.

A pesar de que se ha descrito y representado una realización concreta de la presente invención, es evidente que el experto en la materia podrá introducir variantes y modificaciones, o sustituir los detalles por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del ámbito de 10 protección definido por las reivindicaciones adjuntas.











#### REIVINDICACIONES

- 1. Sistema analizador para la detección de gases reductores y oxidantes en un gas portador 21, 5 comprende una pluralidad de medios de detección 23, medios de calibración 26 y medios de procesado y control 24 de la adquisición y reconocimiento de datos, caracterizado por el hecho de que dichos medios de detección de gases son sensores 23 basados en óxidos metálicos de 10 semiconductor que trabajan en ausencia de oxígeno, por el hecho de que dicho sistema comprende medios de conexión 22 de dicho gas portador 21 a una cámara de medida que contiene dichos sensores 23, y además, por el hecho de que dichos medios de procesado y control 24 comprenden un 15 sistema de reconocimiento de dichos gases en tiempo real, que proporciona un diagrama 25 con zonas de decisión delimitadas, en el que se sitúan e identifican las medidas efectuadas en dicho gas portador 21.
- 2. Sistema según la reivindicación 1 caracterizado por el hecho de que dichos medios de calibración comprenden una pluralidad de patrones o gases calibrados 26, por lo menos igual al número de gases reductores y oxidantes que deben ser detectados en el gas portador 21, 25 y por el hecho de que la respuesta de la pluralidad de sensores 23 a las medidas de patrones 26 comprende la obtención de un vector de variación de conductancia para cada gas calibrado o patrón 26.
- 3. Sistema según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por el hecho de que dicho sistema de reconocimiento comprende la obtención de una matriz de aprendizaje resultante de agrupar los vectores de variación de conductancia de las medidas efectuadas con la 35 pluralidad de patrones o gases calibrados 26.

- 4. Sistema según la reivindicación 3, caracterizado por el hecho de que dicho sistema de reconocimiento identifica las medidas efectuadas en el gas portador 21, según el algoritmo:
- 5 obtención de un vector de variación de conductancias para la pluralidad de sensores 23 que integran el sistema.
  - autoescalado del vector con las medias y varianzas utilizadas para autoescalar la matriz de aprendizaje obtenida a partir de los patrones o gases calibrados 26.
    - proyección del vector autoescalado sobre el espacio 25 de los componentes principales extraídos a partir de la matriz de aprendizaje obtenida con los medios de calibración 26.
    - En función de la posición ocupada por dicho vector, el sistema identifica un tipo de respuesta.
- 5. Sistema según la reivindicación 4, caracterizado por el hecho de que el tipo de respuesta identificada por el sistema comprende las respuestas de gas portador puro, gas portador contaminado en nivel de alerta de por lo menos un contaminante y gas portador contaminado en nivel de alarma de por lo menos un contaminante.
- 6. Sistema según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que dichos medios de 30 procesado y control 24 comprenden un microprocesador que corrige las derivas temporales de las respuestas de los sensores 23 y controla y procesa los datos que permiten detectar la presencia de gases reductores y/o oxidantes a diferentes niveles preestablecidos.

10

15

- 7. Sistema analizador según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por el hecho de que dichos medios de conexión 22 comprenden una pluralidad de electroválvulas y tubos de conexión para permitir que el gas portador 21 o 5 gases calibrados 26 fluyan a través de la cámara que contiene los sensores 23.
- 8. Sistema analizador según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el gas portador 21 es 10 dióxido de carbono.
- 9. Utilización de un sensor 23 de gases basado en óxidos metálicos de tipo semiconductor para la detección de gases reductores y oxidantes presentes en un gas 15 portador 21, en ausencia de oxígeno.

• ..:

Fig. 1a

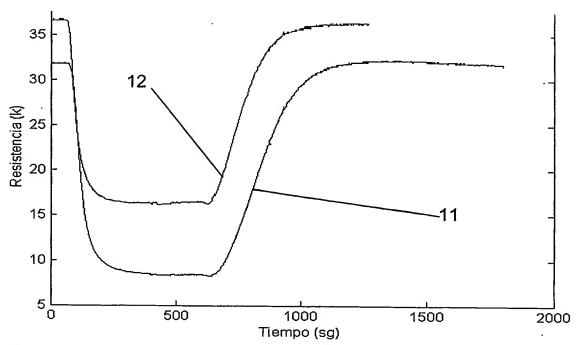


Fig. 1b

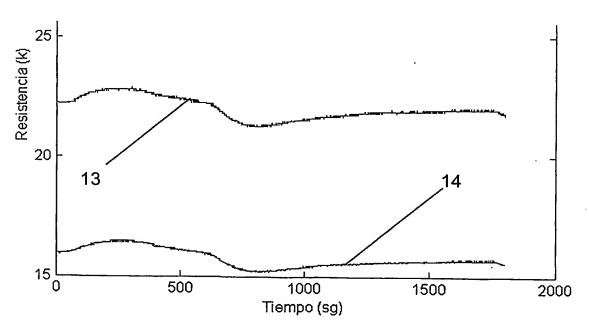


Fig. 2

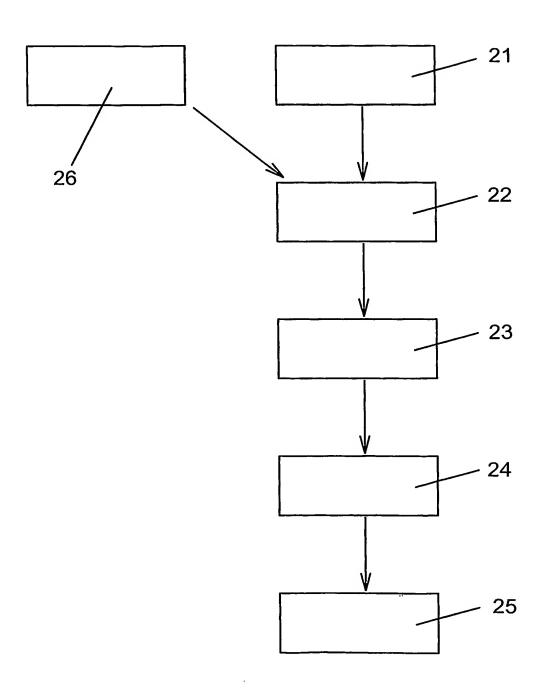


Fig. 3

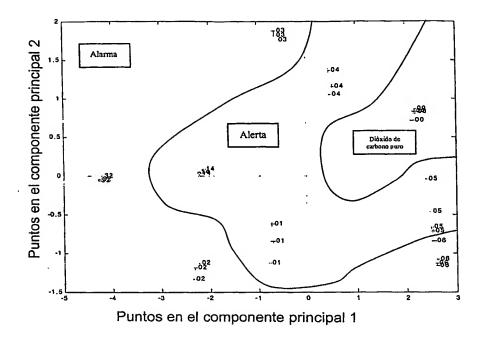
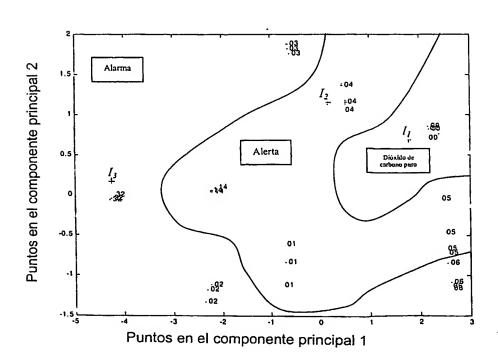


Fig. 4



# **VERIFICATION OF TRANSLATION**

I undersigned, Ms. Montse LOPEZ
Of C. Consell de Cent, 322; 08007 Barcelona; Spain
declare as follows:
1. That I am well acquainted with both the English and Spanish languages, and
2. That the attached document is a true and correct translation into English made by me to the best of my knowledge and belief of:
The Spanish patent n° P-200300003 filed on January 2, 2003

Barcelona, June 1, 2005

Signature of Translator:

# JC20 Rec'd PCT/PTO 1 5 JUN 2005

# SPANISH PATENTS AND TRADEMARKS OFFICE

# OFFICIAL CERTIFICATE

I hereby certify that the annexed documents are an exact copy of the application for PATENT OF INVENTION number 200300003 filed with this Office on date January 2, 2003

Madrid, October 24, 2003

The Director of the Patents Department and Technological Information

(signature)
CARMEN LENCE REIJA

[Seal of the Spanish Patents and Trademarks Office] [Stamp bearing: Files-Association of Industrial Property Agents]

# CATION NUMBER P200300003

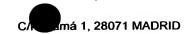
INSTANCE OF APPLICATION FOR:  ☑ PATENT OF INVENTION ☐ UTILITY MODEL					D	DATE AND HOUR OF FILING AT THE O.E.P.M. 2 January 2003					
(2)  ADDITIONAL APPLICATION  DIVISIONAL APPLICATION  CHANGE OF MODALITY	(3 M A	PRIN ODALITY PPLICATION	NCIPAL (	OR ORIGINAL	FILE			HOUR OF		N A PLAC	E
TRANSFORMATION	F	ILING DATE				(4	) PLACE	OF FILING	;	CC	ODE
EUROPEAN APPLICATION	A	/ MODALITY PPLICATION ILING DATE /		EER			M	ADRID		2	28
(5) APPLICANT (S) SURNAME OR JURIDICA	L DENOMINA		NAME			N	ATIONAL		DUNTRY DDE	D,N.	[.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBURO S.A.	S METALIO	COS,				S	PANISH			A080	15646
(5) PARTICULARS OF THE FIRST APPLICA	ANT										
ADDRESS: Pl. Civica, local P.12. Univ. Autó TOWN: BELLATERRA PROVINCE: BARCELONA COUNTRY OF RESIDENCE: SPAIN NATIONALITY: Spanish  (7) INVENTOR (S)  (8)   THE	noma CAMPU		NTOR			COUN	CODE ITRY CO ON CODE		<u>S</u>   S	HTS	
☐ THE APPLI				SOLE INVENTO	)R	⊠ EN	IPLOYER :	(S) CONT	RACT	SUCCES	SION
SURNAMES	CANTIBROT	THE RIVERY		ME	-			NATIONAL			CODE
VILANOVA CORREIG LLOBET			XA	AVIER AVIER OUARD				SPANISH SPANISH SPANISH			ES ES ES
(9) TITLE OF THE INVENTION											
ANALYZING SYSTEM FOR THE DEBASED ON SEMICONDUCTOR-TYPE			CING A	ND OXIDIZI				RRIER GA	AS AND	GAS SE	NSOR ————
(11) MICROBIOLOGICAL DIPOSIT					YES	□ ио					
(12) OFFICIAL EXHIBITIONS: PLACE PLACE	Œ								DA	TE	
(13) PRIORITY DECLARATIONS		<u></u>									
COUNTRY OF ORIGIN					CODE		UMBER			ATE	
(14) THE APPLICANTS REQUEST THE EX	EMPTION OF	THE PAYM	MENT OF	TAXES PROV	IDED IN	ART. 1	62 L.P.	O Y	es 🗆	NO	
(15) REPRESENTATIVE	SURNAMES:	PONTI	SALE	s		. <del></del>	nan Ad	Æ elaida			CODE 8/3
ADDRESS C. Consell de Cent, 32	22			TOWN Barcel	ona		cor Ba	rcelon			AL 3007
(16) LIST OF ANNEXED DOCUMENTS  SPECIFICATION N° OF PAGES 16  CLAIMS N° OF PAGES 9  DRAWINGS N° OF PAGES 3  SÉQUENSE LISTING 0  ABSTRACT  PRIORITY DOCUMENT  TRANSLATION OF PRIORITY OCUME		☐ PRO ☑ REC ☑ SHE INFORM ☑ OTH	OOFS CEIPT OF CET OF C MATIONS	entor's declarati	ARY.		Adelaid SIGNAT REPRES	URE OF THE APONT SALE URE OF THE SENTATIVE	E APPLIC	CANT OR	
NOTIFICATION OF PAYMENT OF THE GI	RANT FEES						l waciaia	m i Oitti Dali	00 1 200001		



APPLICATION NUMBER P20-00003	
APPLICATION DATE	

# COMPLEMENTARY INFORMATION SHEET

□ PATENT OF I	NVENTION							
UTILITY MO	DEL		<del></del>					
(4) APPLICANTS	SURNAMES OR CO	OMPANY NAME			NAME		DNI	(Identity Card)
<u> </u>								
			1					
			Ì					
			Ì			!		
(6) INVENTORS	SURNAMES				1	NAME		NATIONALITY
			<u> </u>		JESUS			ES
BREZMES					RAUL			
CALAVIA					XAVIER			1 1
SANCHEZ					2017 1210			
į								
THE STREET PURCHEN	ave l		<u>-</u>			×	,	
(11) OFICIAL EXPOSITION	JNS					1		
PLACE:						DATE:		
						İ		
(12) PRIORITY DECLARA COUNTRY OF		CODE		NUM	BER	I	DATI	3
						Ĭ		



MINISTRY OF SCIENCE AND TECNOLOGY

Spanish patents and trademarks Office

APPLICATION NUMBER

200300003

FILING DATE:

# APPLICATION OF PATENT OF INVENTION

	PRIORITY PA	RTICULARS
NUMBER	DATE	COUNTRY
APPLICANT(S)		
SOCIEDAD ESPAÑO	LA DE CARBUROS M	ETALICOS, S.A.
ADDRESS: Pl Civica, lo		
08193 BELI	LATERRA, BARCELO	ONA, SPAIN
INVENTOR(S)		
STATIFED VIII ANIONA	VAVIED CODDEIC	EDUARD LLOBET, JESÚS BREZMES, RAUL
CALAVIA, XAVIER S.		EDUNNO LLODET, JESOS DREZNES, MISE
INT. CL	INCITEZ	GRAPHIC
IIVI. CL		Old I II G
		Fig. 2
TITLE OF THE INVE	NTION	
	- · <del>- ·</del>	
ANALYXING SYS	TEM FOR TH	Ε
	REDUCING AND	
OXIDIZING GASES	IN A CARRIER GA	S
AND GAS SENS	SOR BASED OF	1
SEMICONDUCTOR-	ΓYPE META	Lig
OXIDES.		

#### ABSTRACT

ANALYZING SYSTEM FOR THE DETECTION OF REDUCING AND

OXIDIZING GASES IN A CARRIER GAS AND GAS SENSOR BASED

ON SEMICONDUCTOR-TYPE METAL OXIDES

Analyzing system for the detection of reducing and oxidizing gases in a carrier gas, characterized in that the detection means are sensors based on semiconductor-type metal oxides that work in the absence of oxygen, and in that said system includes means for connecting to a chamber which contains said sensors, and moreover in that the processing and control include a system of real-time recognition of said gases, which provides a diagram in which the measurements taken on said carrier gas are situated and identified. Permits analysis of the gas in real time.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECNOLOGY

APPLICATION NUMBER	
200300003	
FILING DATE:	

# **ABSTRACT AND GRAPHIC**

### **ABSTRACT**

ANALYZING SYSTEM FOR THE DETECTION OF REDUCING AND OXIDIZING GASES IN A CARRIER GAS AND GAS SENSOR BASED ON SEMICONDUCTOR-TYPE METAL OXIDES

Analyzing system for the detection of reducing and oxidizing gases in a carrier gas, characterized in that the detection means are sensors based on semiconductor-type metal oxides that work in the absence of oxygen, and in that said system includes means for connecting to a chamber which contains said sensors, and moreover in that the processing and control include a system of real-time recognition of said gases, which provides a diagram in which the measurements taken on said carrier gas are situated and identified. Permits analysis of the gas in real time.

Graphic

# JC20 Rec'd PCT/PTO 1 5 JUN 2005

ANALYZING SYSTEM FOR THE DETECTION OF REDUCING AND OXIDIZING GASES IN A CARRIER GAS AND GAS SENSOR BASED ON SEMICONDUCTOR-TYPE METAL OXIDES

5 This invention relates to an analyzing system for the detection of reducing and oxidizing gases and the realtime control of the quality of a carrier gas flow. It also relates to the utilization, in the absence of oxygen, of gas sensors based on semiconductor-type metal oxides.

10

35

### BACKGROUND OF THE INVENTION

The most usual technique for assessing the quality of a carrier gas, such as carbon dioxide, involves the use of 15 specific chromatography equipment, which include various sensitivity detectors to ensure the selectivity of analysis of the habitual contaminants present in carbon dioxide. In addition to being expensive, such equipment has the disadvantage of not permitting 20 continuous monitoring of the gas being used in production. Such pieces of equipment only carry out ad hoc sample analysis. This technique is used habitually in production centers to evaluate the quality of the dioxide obtained, as such equipment is expensive it can hardly be 25 installed in any plant that consumes carbon dioxide, such as a carbonated drinks bottling plant. One alternative is to take ad hoc samples that can be sent to the pertinent laboratory for analysis. However, this system does not permit continuous monitoring of the gas flow, while the 30 costs involved therein are far from negligible.

Known in the market are analyzing systems for analyzing the quality of carbon dioxide, comprising various types of specialized equipment such as:

 sulfur compounds analyzers, generally based on pyro-luminiscence systems;

- aromatic hydrocarbon analyzers, based on PID (Photo Ionization Detector) systems with ultraviolet-light lamp;
- total hydrocarbons analyzers, based on FID (Flame Ionization Detector) systems.

Such analysis systems have the disadvantage of being expensive for installing in carbon dioxide consuming plants, while neither do they permit the carrying out of a real-time analysis of a continuous flow of carbon dioxide.

5

There exists in the market no low-cost system capable of carrying out an (even partial) real-time analysis of the quality of carbon dioxide.

None of the habitual techniques used for evaluating the quality of carbon dioxide is based on the 15 utilization of sensors based on semiconductor-type metal oxides.

Known in the art are gas sensors based on semiconductor-type metal oxides for the detection of gases such as toxic gases in the atmosphere. These are simple, 20 low-cost and robust sensors.

Sensors based on semiconductor-type metal oxides have been developed for the detection of reducing and oxidizing gases in the presence of pure air and, therefore, in the presence of oxygen.

It is known that in the presence of pure air the active material or semiconductor metal oxide (type n), when heated to a temperature between 300°C and 500°C, adsorbs atmospheric oxygen until it reaches a state of equilibrium. The process of adsorption of an oxygen atom 30 involves the taking up of an electron from the conduction band of the metal oxide. Therefore, when a sensor is in the presence of pure air and in equilibrium, it shows high electrical resistance, also called base resistance.

It is known that if the sensor is exposed to the 35 presence of a reducing gas, the gas will react with the

adsorbed oxygen, once again establishing a state of equilibrium. In this case, the concentration of adsorbed oxygen atoms will be lower than that which existed in the presence of pure air, and this will show itself in a 5 larger number of electrons on the conduction band. This results in a very marked reduction of sensor resistance. This effect is reversible, for the sensor can recover its base resistance if it is once again exposed to the presence of pure air.

- In the presence of an oxidizing gas, competition arises around the adsorption sites between that gas and the oxygen. This shows itself in new state of equilibrium in which the sensor resistance increases. This effect is in turn reversible.
- It is known that the operational principle of the type of sensors described can be summarized in that the conductance of such devices changes progressively with the changes that take place in the composition of the atmosphere.
- No sensors are known, however, based on semiconductor-type metal oxides that permit the detection of reducing and oxidizing gases in the complete absence of oxygen in a carrier gas atmosphere or current.

# 25 DESCRIPTION OF THE INVENTION

The objective of this invention is to solve the disadvantages mentioned by developing an analyzing system for the detection of reducing and oxidizing gases in a 30 carrier gas which evaluates the quality of the carrier gas in real time, by using gas sensors based on semiconductor-type metal oxides that work in the absence of oxygen.

In accordance with this objective, the analyzing system of this invention comprises a plurality of 35 detecting means, calibrating means, means for processing

and control of acquisition and data recognition, and is characterized in that said gas-detection means are sensors based on semiconductor-type metal oxides that work in the absence of oxygen, in that said system includes means for 5 connecting said carrier gas to a measuring chamber which that said means and in said sensors, contains processing and control include a system of real-time recognition of said gases, which provides a diagram with delimited decision zones, in which the measurements taken 10 on said carrier gas are situated and identified.

Thanks to its characteristics, the analyzing system permits the carrying out of real-time analysis of the quality of a carrier gas, such as carbon dioxide. This is low-cost equipment that can be applied in plants that 15 consume gases, such as carbon dioxide, as in carbonated drinks bottling plants.

In accordance with the invention, the system is characterized in that said calibration means include a plurality of patterns or calibrated gases at least equal 20 in number to the number of reducing and oxidizing gases that have to be detected in the carrier gas, and in that the response of the plurality of sensors to the measurements of said patterns includes the obtaining of a vector of conductance variation for each calibrated gas or 25 standard.

In accordance with the invention, said recognition system comprises obtaining a learning matrix resulting from grouping the conductance variation vectors of the measurements taken with the plurality of patterns or 30 calibrated gases.

In accordance with the objective of this invention, said recognition system identifies the measurements taken in the carrier gas, according to the algorithm:

- obtaining a vector of conductance variation for the plurality of sensors that make up the system.

- auto scaling of the vector with the mean values and variances used to auto scale the learning matrix obtained from the patterns or calibrated gases.

- projecting the auto scaled vector onto the space of the principal components extracted on the basis of the learning matrix obtained with the calibration means.

- depending on the position occupied by said vector, the system identifies a type of response.

Preferably, the type of response identified by the system includes the responses of pure carrier gas, 15 contaminated carrier gas at alert level due to at least one contaminant and contaminated carrier gas at alarm level due to at least one contaminant.

Advantageously, the system is characterized in that said processing and control means include a 20 microprocessor that corrects temporary deviations of the sensor responses and controls and processes the data that permit detection of the presence of reducing and/or oxidizing gases at various pre-established levels.

Preferably, said connecting means comprise a 25 plurality of electrically operated valves and connecting pipes to permit the carrier gas or calibrated gases to flow through the chamber that contains the sensors.

According to a preferred embodiment of the invention, the carrier gas is carbon dioxide.

In accordance with the invention, the utilization of a gas sensor based on semiconductor-type metal oxides is proposed for detecting reducing and oxidizing gases present in a carrier gas, in the absence of oxygen.

For a better understanding of the matters described, some drawings are attached which, schematically and solely by way of non-restrictive example, show a practical case of 10 embodiment.

In said drawings,

Figure 1 shows the response of two sensors based on tin oxide to 15 ppm of methane diluted in carbon dioxide (Figure 1a) and 1 ppm of sulfur dioxide diluted in 15 carbon dioxide (Figure 1b).

Figure 2 shows a block diagram of operation of the analyzing system.

Figure 3 shows a diagram or space of the principal components with zones or areas of decision delimited for 20 pure carbon dioxide, carbon dioxide at alert level and carbon dioxide at alarm level.

Figure 4 shows a diagram or space of the principal components on which three measurements taken on the carbon dioxide have been projected, corresponding to the three 25 vectors  $I_1$ ,  $I_2$  and  $I_3$ .

## DESCRIPTION OF A PREFERRED EMBODIMENT

Figures la and lb show the response of two gas sensors 30 based on tin dioxide (type-n semiconductor) to the presence of traces of methane and of sulfur dioxide, respectively, diluted in carbon dioxide.

The gas sensors based on semiconductor-type metal oxides of this invention detect oxidizing and reducing 35 gases in a continuous current of carbon dioxide, in the

•

absence of oxygen, that is, at an oxygen concentration in the carbon dioxide at levels not exceeding 30 ppm of oxygen.

Figure 1a of this invention shows the response 1 5 of a sensor based on tin oxide (type-n semiconductor) to 15 ppm of methane diluted in carbon dioxide, together with the base resistance 2 of the same sensor when in a state of equilibrium with the carbon dioxide. The presence of sensor of reducing gas leads to a decrease 10 resistance. This effect is reversible, since the sensor can recover its base resistance 2 if the reducing gas, in this case methane, is eliminated and the sensor once again exposed to the carbon dioxide. Figure 1b of this invention shows the response 3 of another sensor based on tin oxide 15 (type-n semiconductor) to 1 ppm of sulfur dioxide diluted in carbon dioxide, together with the base resistance 4 of the same sensor when in a state of equilibrium with the carbon dioxide. In this case, the presence of an oxidizing gas leads to an increase in the resistance 4 of the 20 sensor. This effect is again reversible.

It has been observed that carbon dioxide interacts reversibly with the surface of the metal oxide, acting in a similar way to oxygen in the detection of traces of contaminants (reducing and oxidizing gases).

Oxides in particular, are not very selective. This means that all the sensors show different, though not nil, responses to the contaminant gases. It is therefore necessary to use an array of several sensors based on 30 metal oxides, with partially overlapping sensitivities, in order to be able to identify the various contaminant gases in the carbon dioxide.

Figure 2 of this invention shows a block diagram that facilitates understanding of the functioning of the 35 analyzing system. Said system consists in a measuring

chamber, made of stainless steel, which contains seven sensors 23 based on metal oxides, provided with different catalytically active noble metals. The number of sensors bears a relationship with the number of contaminant gases 5 that must be detected in the carrier gas 21 or carbon dioxide whose quality is to be evaluated. In the example in question, the sensors were chosen for detecting gases such as methane, propane, butane, hexane and other organic compounds, such as ethylene. The system includes means of 10 connecting 22 the carbon dioxide 21 to the measuring chamber, which contains the sensors 23. These consist in a variable number of electrically operated valves, made of stainless steel, to permit the gas whose quality is to be or else different calibrated gases evaluated, 15 calibration patterns, to flow through the chamber in which the sensors 23 are located. The flow of the gases must be set to a constant value, preferably 100 ml/min.

sensors is reading of the resistance implemented by means of a semi-bridge of resistances, in 20 which one resistance is the sensor (Rs) itself and the other is a fixed resistance (Rm) of appropriate value. A applied to both resistances voltage (V*c*) is connected in series and the voltage is measured at the intermediate point (Vm). This voltage is converted from 25 analog voltage to digital voltage by an analog-digital converter A/D.

The sensors are heated by means of electronic circuits which permit the sensors to be heated up to their optimum operational temperature (between 300 and 400°C).

A program implemented by a microprocessor 24 carries out the following functions:

a) Control of the electrically operated valves during both the normal measuring phase and the equipment calibration phase.

bank, once each second, and calculating the average of the 5 Vm values over the course of one minute. For each sensor, therefore, the average Vm values are from then on calculated on the basis of the last sixty measurements taken.

d) Obtaining the resistances for each one of the 10 sensors in the bank, using the average of the Vm values. Thus, with the average  $Vm_i$  value known, the resistance  $R_i$  for the i-nth sensor in the bank is obtained by means of the calculation:

 $R_i = V_{CR_m} / (V_{C} - V_{m_i})$ 

- e) Calculating the conductance values, once the resistance values of the sensors have been calculated. The conductance value variation  $\Delta G_i$  for the *i*-nth sensor is defined by means of the expression:  $\Delta G_i = 1/R_i 1/R_{oi}$ , where  $R_{oi}$  is the resistance of the sensor in the presence of the pure gas analyzed, or base resistance of the *i*-nth sensor.
- f) Obtaining the vector of conductance variation for each measurement; vector  $I = (\Delta G_i, ..., \Delta G_n)$ , where n is the number of sensors making up the bank. Said vector 25 constitutes the starting information for a recognition algorithm, which then evaluates the quality of the gas being analyzed.
- g) Periodic downloading of the information generated by the analyzing system to an Internet address. 30 If levels of any contaminant above preset values are detected, the system can send alert and/or alarm messages to mobile telephones.

The analyzing system described includes a datarecognition system 24 based on a learning process that 35 takes measurements using a set of patterns or calibrated gases 26. The response of the recognition 24 system will be one of the following three:

- a) Pure carbon dioxide identified.
- b) Contaminated carbon dioxide at alert-level 5 concentration identified. The contaminant(s) is(are) as follows: list of contaminants.
  - c) Contaminated carbon dioxide at alarm-level concentration identified. The contaminant(s) is(are) as follows: list of contaminants.
- The learning process consists in taking measurements using a set of patterns or calibrated gases 26. The patterns consist in pure carbon dioxide and contaminated carbon dioxide. Two calibrated patterns are used for each contaminant considered: one standard with 15 the contaminant diluted to the alert concentration of
- carbon dioxide and the other diluted to the alarm concentration. Finally, patterns with binary mixtures of contaminants are also used. Each measurement is repeated at least three times in order to achieve a representative
- This learning process makes 20 set of measurements. possible to achieve a learning matrix, A, resulting from variation conductance together the grouping measurements learning the response to in obtained described above. The dimension of A is  $m \times n$ , where m (rows)
- 25 is the number of learning measurements and *n* (columns) is the number of sensors forming part of the bank. Thus, each of the rows of *A* corresponds to one of the learning measurements, and each of the columns of *A* contains the conductance variations undergone by one sensor of the 30 bank.

The matrix A is standardized by means of an auto scaling operation. This operation is carried out by columns. The mean and the standard deviation of each column are obtained. If  $M_i$  and  $D_i$  are, respectively, the 35 mean and the standard deviation of column i, then the new

value of any element of that column is calculated as a new by means of  $e_{ki} = (e_{ki} - M_i) / D_i$ , where  $e_{ki}$  represents the element of row k, column i in matrix A. Once A has been auto scaled, an extraction of principal components is carried out. The principal component extraction process is a standard technique not described here. The principal components are made up of a linear combination of the columns of the auto scaled matrix A.

principal extraction οf The result of the 10 components carried out on a set of measurements with patterns or calibrated gases is a diagram 25 of arbitrary units in which those measurements are situated. The last step in the learning process consists in defining decision boundaries between the zones of pure carbon dioxide, level and at alert dioxide 15 contaminated carbon contaminated carbon dioxide at alarm level.

Figure 3 shows a diagram 25 with decision zones or areas delimited for pure carbon dioxide, contaminated carbon dioxide at alert level and contaminated carbon dioxide at alarm level. Said diagram 25 was obtained with the learning process by using the measurements with the calibrated gases or patterns 26. Reference 00 relates to a measurement with pure carbon dioxide, while references 01, 02, 03, 04, 05, 06, 14 and 32 relate to measurements of carbon dioxide with different types or mixtures of contaminants.

In Figure 3:

00: pure CO2

01: CO2 + 10 ppm ethylene

30 02: CO2 + 20 ppm ethylene

03: CO2 + 30 ppm methane

04: CO2 + 15 ppm methane

05: CO2 + 0.5 ppm sulfur dioxide

06: CO2 + 1 ppm sulfur dioxide

35 14: CO2 + 10 ppm ethylene + 15 ppm methane

32: CO2 + 20 ppm ethylene + 30 ppm methane

In said diagram 25, it can be observed that the pure carbon dioxide is clearly differentiated from the Different types dioxide. carbon contaminated 5 contamination are also observable, since the measurements of a single type, for example pure carbon dioxide, appear principal two first of the the space in carbon dioxide while the measurements of components, affected by different contaminants occupy different 10 positions in the space from the first two principal components.

The data recognition system 24 described identifies the measurements taken in the carrier gas 21, in this case carbon dioxide, according to the algorithm:

- 15 a) Obtaining of a new conductance-variation vector or new measurement that has to be identified.
  - b) Auto scaling of the vector, using the means and variances used to auto scale the learning matrix A.
- c) Projection of the auto scaled vector on the space of 20 the principal components.
  - d) Depending on the position occupied by said vector, the system decides which type of outlet has been identified.

Figure 4 shows a diagram or space 25 of the principal components onto which three measurements have 25 been projected, corresponding to the three vectors  $I_1$ ,  $I_2$ These measurements must be identified by the  $I_3$ . recognition system 24. Given the position occupied by said measurement it is concluded that projection  $I_1$ , pertains to pure carbon dioxide. The position of  $I_2$  is 30 very close to that of the calibration measurements with measurement that this concluded it. is so methane, corresponds to an alert level due to methane contamination in the carbon dioxide. The position of  $I_3$  is very close to that of the calibration measurements with methane and is concluded that this measurement 35 ethylene, so it

corresponds to an alarm level due to methane and ethylene contamination in the carbon dioxide.

suffer from temporary 23 gas sensors These deviations can be deviations in their response. 5 associated with raw material ageing processes. Therefore, analyzing system in maintain the to order operational order over time calibrations have to be The system implements carried out periodically. automated way transparent to calibrations in an 10 user/operator. At preset intervals, such as every twentyfour hours, the system enters self-calibration mode. In this mode the following steps are carried out:

- a) Taking a measurement with each of the calibrated patterns: pure carbon dioxide, carbon dioxide with
- 15 contaminant alarm level 1, carbon dioxide with contaminant alarm level p, where p is the number of contaminants detected in the carbon dioxide.
- b) Auto scaling and projection of the calibration measurements onto the space 25 of the principal 20 components.
- c) Reckoning of the distances of each of the calibration measurements from the centroid of the class to which they exceeds a certain distance Ιf that belong. recalculated new decision boundaries are measurement, the information provided of account 25 taking calibration measurements.

Once the self-calibration process has ended, the equipment is ready to proceed with the real-time analysis of the quality of the carbon dioxide or carrier gas.

Although one specific embodiment of the invention has been described and shown, it will be clear that an expert on the subject could introduce variations and modifications, or replace the details with others that are technically equivalent, without departing from the sphere 35 defined by the attached claims.

## CLAIMS

- 1. Analyzing system for the detection of reducing and oxidizing gases in a carrier gas 21, which comprises a 5 plurality of detecting means 23, calibrating means 26, and means for processing and control 24 of acquisition and data recognition, characterized in that said gas-detection means are sensors 23 based on semiconductor-type metal oxides that work in the absence of oxygen, in that said 10 system includes means 22 for connecting said carrier gas 21 to a measuring chamber which contains said sensors 23, and in that said means 24 of processing and control include a system of real-time recognition of said gases, which provides a diagram 25 with delimited decision zones, 15 in which the measurements taken on said carrier gas 21 are situated and identified.
- 2. System according to Claim 1, characterized in plurality said calibration means include a that 20 patterns or calibrated gases 26 at least equal in number to the number of reducing and oxidizing gases that have to in that the 21, and be detected in the carrier gas 23 the to of sensors plurality the of measurements of patterns 26 includes the obtaining of a 25 vector of conductance variation for each calibrated gas or standard 26.
- 3. System according to Claims 1 and 2, characterized in that said recognition system comprises 30 obtaining a learning matrix resulting from grouping the conductance variation vectors of the measurements taken with the plurality of patterns or calibrated gases 26.

4. System according to Claim 3, characterized in that said recognition system identifies the measurements taken in the carrier gas 21, according to the algorithm:

- obtaining a vector of conductance variation for the plurality of sensors that make up the system.

- auto scaling of the vector with the mean values and variances used to auto scale the learning matrix obtained from the patterns or calibrated gases 26.

- projecting the auto scaled vector onto the space 25 of the principal components extracted on the basis of the learning matrix obtained with the calibration means 26.

in function of the position occupied by said vector, the system identifies a type of response.

15

5

10

- 5. System according to Claim 4, characterized in that the type of response identified by the includes the responses of pure carrier gas, contaminated carrier gas at alert level due to at least one contaminant 20 and contaminated carrier gas at alarm level due to at least one contaminant.
- 6. System according to Claim 1, characterized in said processing and control means 24 include a 25 microprocessor that corrects temporary deviations of the sensor 23 responses and controls and processes the data that permit detection of the presence of reducing and/or oxidizing gases at various pre-established levels.
- 7. Analyzing system according to Claims 1 and 2, 30 characterized in that said connecting means 22 comprise a plurality of electrically operated valves and connecting pipes to permit the carrier gas 21 or calibrated gases 26 to flow through the chamber that contains the sensors 23.

- 8. Analyzing system according to Claim 1, characterized in that the carrier gas 21 is carbon dioxide.
- 9. Utilization of a gas sensor 23 based on semiconductor-type metal oxides is proposed for detecting reducing and oxidizing gases present in a carrier gas 21, in the absence of oxygen.

```
Fig. 1a

Resistance (k)
Time (sec.)

Fig. 1b [idem]

Fig. 3

10 Points on principal component 2
Points on principal component 1

Fig. 4 [idem]
```